

Projekt

# PLAZMOVÝ SURFATRON S DEFINOVANÝM TOKEM IONTŮ PRO ČIŠTĚNÍ CITLIVÝCH POVRCHŮ S NÍZKOU ENERGETICKOU ZÁTĚŽÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je výzkum a vývoj nové metody plazmového čištění, spočívající v inovativním způsobu aplikace, která bude spočívat v cíleném a přesně řízeném nastříkávání pomocí surfatronu.



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU